

KOREAN PATENT ABSTRACT (KR)

RESIGRATION

(51) IPC Code: H05K 7/20

(11) Registration No.: P1994-0008382

(45) Registration Date: 12 September 1994

(21) Application No.: 10-1991-0013068

(22) Application Date: 30 July 1991

(30) Priority Data:

90-204, 690

1 August 1990

Japan

90-256, 409

26 September 1990

Japan

(72) Inventor:

Koizumi Shigeru Zushi Shizuo Komiya Mitsuo

(74) Agent:

Seo-il KIM Jong-kil PARK **RECEIVED**

MAR 0 6 2003

(54) Title of the Invention:

TECHNOLOGY CENTER R3700

Electronic apparatus and method of cooling the same

Abstract:

None

(21) 출원번호

(22) 출원일자

(30) 무선권주장

(73) 특허권자

(72) 발명자

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 특허공보(B1)

(51)	Int.	CI.°		
H05K	7/20			

(45) 공고일자 1994년 09월 12일 (11) 등록번호 특1994-0008382

특 1991-0013068 1991년 07월 30일 90-204,690 1990년 08월 01일 일본(JP) 90-255,409 1990년 09월 26일 일본(JP)

(24) 등록일자

고이즈미 시계루 일본국 하다노시 나가누끼 1156 즈시 시즈오 일본국 하다노시 하네 44-7 고미야 미쓰오 일본국 하다노시 산야 43-61

(74) 대리인 김서일, 박종길

심사관 : 삼시**대** (객자공보 제3740호)

(54) 전자장치 및 전자장치의 냉각방법

£4.

내용 없음.

可推定

도1

21 AI AI

[발명의 명칭]

전자장치 및 전자장치의 냉각방법

[도면의 간단한 설명]

제1도-제4도는 제1의 실시예를 도시한 것으로.

제1도는 전자장치의 전체구성의 단면도.

제2도는 전자장치의 전체구성의 사시도.

제3도는 상자체저부의 부분단면도.

제4도는 전자회로부의 냉매배관과 냉매냉각부의 냉매배관의 연결부의 부분단면도.

제5도는 제1의 실시예의 변형예미고, 전자회로부의 냉매배관과 냉매냉각부의 냉매배관의 연결부의 부분 단면도.

제6도 및 제7도는 제2의 실시예를 도시한 것으로,

제6도는 전자장치의 전체구성의 단면도.

제7도는 전자장치의 전체구성의 사시도.

제8도는 냄매누출검출과 냉매감소속도검출의 동작을 설명하는 플로챠트.

제9도는 정보처리장치가 실행중의 처리를 기억매체에 퇴피시키는 동작을 설명하는 플로챠트.

제10a도, 제10b도는 본 발명의 제3의 실시예의 전자장치의 블록도로서,

제104도는 냄각구조를 도시한 도면.

제106도는 냉매경로를 도시한 도면.

제11a도, 제11b도는 본 발명의 제4의 실시예의 전자장치의 블록도로서,

제11a도는 냉각구조를 도시한 도면.

세11b노는 냉매경로를 도시한 도면.

제12도, 제13도는, 제14도는 증래의 전자장치를 도시한 것으로,

제12도는 전자장치의 전체구성의 사시도.

제13도는 제12도의 전자장치의 개략측면도.

제14도는 전자장치의 전체구성의 단면도.

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 전자(電子)장치 및 전자장치의 냄각방법에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 발열전자품을 가지며, 이 발열전자부품을 액냄매를 사용하여 냉각하는 전자장치 및 전자장치의 냄각방법에 관한 것이다.

근래, 전자장치는 이것에 탑재되는 집적회로의 고밀도심장(實裝)기술의 진보에 따라서 발열밀도가 증대되고 있다. 그라고, 이와 같은 전자장치에서는 공기의 강제대류에 의한 공범방식에 대신하며, 예를 들면USP 4,226,281, USP 4,800,956호에 개시되어 있는 바와 같은 액냉각방식이 채용되고 있다.

이 액냉각밤식이 채용되고 있는 종래의 전자장치에 대하여, 제12도, 제13도 및 제14도에 따라서 설명한다.

전자장치는 제12도에 도시된 바와 같이 각종 집적회로 등이 탑재되어 있는 복수대의 전자계산기(10, 10, ...)와, 집적회로 등으로부터 열을 흡수하여 이것을 방각하기 위한 1대의 냉각기(20)로 구성되어 있다.

생각기(20)내에는 제14도에 도시된 바와 같이 1차냉매인 플론이 순환하는 1차냉매순환리만과, 2차냉매인 물이 순환하는 2차냉매순환라인의 일부가 배설되어 있다.

I차냉매순환라인에는 플론을 압축하는 압축기(21)와, 음축기(22)와, 플론과 물과의 열교환을 행하는 열교환기(23)와, 이것들을 접속하는 플론배관(24)이 배설되어 있다.

전자계산기(10)는 제14도에 도시된 바와 같이 복수의 집적회로가 기판에 배설된 전기장치모듈 (11,11, -)과, 2차병매인 물이 공급되며 전자장치모듈 (11,11,-)을 냉각하는 냉각재킷 (12,12,-)과, 냉각재킷(12)에 물을 공급 및 배출하기 위한 물배관(13)과 배관로(13a)로 구성되어 있다.

냉각기(20)내의 2차냉때순환라인에는 물의 체적변화를 흡수하기 위한 탱크(25)와, 이 물을 압송(壓途)하 기 위한 펌프(26)와, 이것들을 접속하는 물배관(27)이 배설되어 있다.

전자계산기(10)의 물배관(13)과 냉각기(20)의 물배관(27)은 서로 플렉시블물배관(19)으로 접속되어 있다. 이 플렉시불관(19)은 작업성의 요청 등에 의해 제13도에 도시된 바와같이 바닥밑에 배치된다.

냉각재킷(12)에서 전자회로모듈(11)과 열교환하며 더워진 물은 물뻐관(13) 및 플렉시블관(19)율 통하며 냉각기(20)내에 도입된다. 냉각기(20)내에서는 더워진 물은 2차병매순환라인의 열교환기(23)에서 출론과 열교환되어 냉각되고, 펌프(26)에 의해 가압되어 다시 전자계산기(10)의 냉각재킷(12)내에 도입된다.

이상의 액병각방식은 공병방식에 비해 냉각능력이 현격히 향상되기 때문에, 대형의 전자잠치의 냉각에는 매우 적합하다. 그런데, 최근에는 중·소형 전자장치도 발열밀도가 상승하며 대형전자장치와 톰틍하게 되어 있으므로, 대형전자장치와 동일한 액병각방식을 채용하는 것이 출현하고 있다.

그러나, 중·소형의 전자장치에 대해 대형전자장치와 마찬가지로 액냉각방식을 채용하여 전자계산기와 냉각기를 별체로 각각 독립설치하면 다음의 문제점이 있다.

- (1) 일반사무실내에 설치되는 것이 많은 중·소형 전자장치에서는 설치스페이스저감화가 중요한 성능요 인이다. 그러나, 전자계산기와 냉각기를 별체로 하는 구성에는 설치스페이스저감화를 도모하기 위해서는 불리하게 되는 동시에, 설치실내에서의 레이마웃도 곤란하게 된다.
- (2) 전자계산기와 냉각기와의 사이에 배관을 배설하지 않으면 만되며, 설치공사에 시간이 걸린다. 특히, 설지장소가 일반사무실에서는 설치공사는 될 수 있는 한 단시간에 끝내는 것이 바람직하나, 다른 사무기기와의 관계로 더욱 시간이 걸리는 동시에, 일반사무실내도 더럽히고 만다.
- (3) 냉각기내의 펌프는 전자계산기와 범각기와의 사이의 배관저항 때문에, 배관저항분의 펌프능력을 올 릴 필요가 있으므로, 펌프가 대형화되고, 런닝코스트도 높아진다.

또한, 액냉각방식의 전자장치는 다음과 같은 다른 문제점이 있다.

즉, 액냉각방식의 전자장치에 있머서 장기간 문전을 정자하는 경우, 냉때의 열화에 의해 열화재킷이나 배관의 부식미 가속될 염려가 있으므로, 냄매를 배출할 필요가 있다.

그러나, 증래의 전자장치는 특히 냄매의 배출방법에 대해 고려되어 있지 않으며, 제14도에 도시된 구조에 의하면 냉매의 배출을 행하였다고 해도, 바닥밑에 배치된 플랙시뷸관(19)이나 배관로(13a)등에 냄매가 배출되지 않고 잔류한다는 문제가 있었다.

이것을 방지하기 위해, 고압으로 한 공기를 보내서, 냉각재킷의 냉매를 제거하는 방법도 고안되어 있으나, 이 방법에 의하면 압축기가 메민터년스설비로서 필요하게 되고, 또 배출작업이 복잡하게 되는 등의 결점이 있었다.

본 발명은 전술한 전자계산기와 범각기를 별체로 항으로써 생기는 문제점에 착안하며 미루머진 것미며, 설치스페이스저감화, 설치공사시간의 단축화 및 펌프의 소형화를 도모할 수 있는 전자장치 및 전자장치 의 냉각방법을 제공하는 것을 제1의 목적으로 한다.

본 발명은 또한 전술한 냄매를 배출할 때에 발생하는 문제점에 착안하며 이루어진 것이며, 냄매를 용이

하게 배출일 수 있는 구소들 가건 전사상지를 제공하는 것을 제간의 목적으로 한다.

본 발명의 전자장치는 제1의 목적을 달성하기 위해, 발열전자부품과 냄매배관으로부터 냄매가 공급되어 이 발열전자부품을 냉각하는 냉각재킷을 가진 전자회로부와, 상기 냄매가 통과하여 상기 냉각재킷으로부터의 병매를 냉각하는 판부착냄매튜브와, 판부착냄매튜브에 공기를 보내는 송품편과, 냄매유로에 배치되어 열평창 및 수축으로 인한 상기 냄매의 체적의 변화를 흡수하는 탱크와, 냄각부의 냄매배관을 통해 생각된 냄매를 상기 냉각재킷에 공급하는 펌프를 구비한 냄매냉각부와, 칸막이판으로 이루더지고, 상기 전자회로부 및 상기 생대생각부는 동일 상자체내에서 전자회로부와 냄매생각부와를 구획하는 상기 칸막이판의 양촉에 나란히 수납되고, 상기 칸막이판은 상기 상자체의 저판으로부터 천판까지 연장되고, 상기 참자체는 바닥상에서 이동할 수 있는 캐스터를 가지며, 전자회로부는 판부착냄매튜브 및 냄매생각부의 탱크의 밑에는 배설되지 않으므로 판부착냉매튜브 또는 탱크로부터 누설되어 낙하한 냄매는 전자회로부를 오염시키지 않고, 상기 상자체는 최소한 상기 상자체의 저판상에 상기 상자체의 저판과 바닥면과의 사이의 공간으로부터 상기 범매냄각부에의 공기가 출입하는 구멍을 가진다.

본 발명의 발열전자부품전자장치을 가진 전자장치의 냉각방법은 제1의 목적을 달성하기 위해, 전자장치의 발열전자부품 생각재킷을 배설하는 스템과, 상기 전자장치의 냉매를 냉각하는 냉매냉각부와, 냉각된 범매를 상기 생각재킷에 공급하는 냉매용급부를 상자체의 저판과 바닥면과의 사이의 공간으로부터 공기가 출입하도록 최소한 상자체의 저판에 구멍을 가지는 전자장치의 동일상자체내에 나란해 배설하는 스템과, 전자부품과 냄매각부와를 구확하고, 바닥상에서 미동할 수 있는 캐스터를 가지는 상기 상자체의 저판으로부터 천판까지 연장되고, 상기 전자부품과 상기 냉매냉각부와 냄매공급부와의 사이에 칸막이판을 배설하는 스템과, 상기 냄매냉각부에서 냉각된 냉매를 상기 낼때공급부에 의해 상기 냉각재킷에 공급하고, 상기 남각재킷에서 상기 발열전자부품을 냉각하는 스템으로 미루어진다.

본 발명에 의하면, 전자회로부와 냄매냄각부를 동알삼자체내에 배설하였으므로, 설치스페이스저감화를 도모할 수 있는 동시에, 설치실내에서의 레이마웃도 용미하게 행할 수 있다.

또, 전자장치의 설치공사시메는 배관공사가 필요없게 되므로, 설치공사시간을 단축할 수 있는 동시메, 설치장소를 더렵히지 않는다.

또한, 전자회로부와 냉매냉각부와의 사이의 냉매배관은 짧고 또한 일정한 길이이므로, 배관저항분의 펌 프 여력을 작게 할 수 있고, 펌프의 소형화 및 런닝코스트의 저감을 도모할 수 있다.

또한, 전자회로부와 냉매냉각부를 동밀성자체내에 배설하면, 냉매의 누출에 의한 전자회로부에의 영향이 문제로 되지만, 본 발명에서는 전자회로부와 냄매냉각부와의 사미에 칸막미판을 배설하였으므로, 냄매가 냉매냉각으로부터 전자회로부에 유입하는 것을 방지하며 전자회로부에의 영향을 작게 할 수 있다.

또한, 본 발명의 전자장치는 제2의 목적을 달성하기 위해, 발열전자부품과, 냄매배관으로부터 냄매가 공급되어 이 발열전자부품을 냉각하는 범각재킷을 가진 전자회로부와, 상기 냄매가 통과하여 상기 냉각재킷으로부터의 냄매를 냉각하는 범각재킷을 가진 전자회로부와, 상기 냄매가 통과하여 상기 냉각재킷으로부터의 냄매를 냉각하는 핀부착범매튜브와, 핀부착범매튜브와 공기를 보내는 승품편과, 냄대유로에 배치되어 열팽창 및 수축으로 인한 상기 생매의 체적의 변화를 흡수하는 탱크와, 생각부의 냄매관의 통해 남각된 냄매를 상기 생각재킷에 공급하는 펌프를 구비한 냄매남각부와, 칸판이판으로 이루어지고, 상기 전자회로부 및 상기 냄매남각부는 동일 상자체내에서 전자회로부와 냄매냉각부와를 구획하는 상기 칸막이판의 양측에 나란히 수납되고, 상기 칸막이판은 상기 상자체의 저판으로부터 천판까지 연장되고, 전자회로부는 핀부착범매튜브 및 냄매냉각부의 탱크의 밑에는 배설되지 않으므로 핀부착범매튜브 도는 탱크로부터 누설되어 낙하한 냄매는 전자회로부를 오염시키지 않고, 상기 상자체는 상기 냄매냉각부에의 공기가 출입하는 구멍을 가지며, 상기 구멍은 상기 상자체의 저판의 구멍을 포함하며, 돌출부가 저판의 구멍 주위에 배설되어 누출된 생매의 상자체 외부로의 유출을 방지한다.

또, 발명에 있어서는 이 전자장치에 양호한 구체적 실시양태로서, 발열전자회로부품의 열을 액체냉매에 전열(傳熱)시키는 냉각재킷과, 냉때의 냉각 및 냉각재킷에 공급하는 수단으로서의 펌프, 열교환기, 탱크를 구비한 냉매냉각부를 동일상자체내에 수용하고, 상기 탱크를 냉매배관계중에서 최고위에 실장하는 동시에 다른 배관계에 액의 정체(傳濟)가 없는 전자장치와, 냉각재킷, 펌프, 열교환기, 탱크를 동일상자체에 수용하고, 최소한 탱크의 부착높이를 열교환기보다 높게 하는 동시에, 열교환기 미외의 배관계에는 액의 정체가 없는 전자장치를 제공한다.

미 전자장치에 오미하며, 전자부품과, 전자부품을 냉각하는 냄매의 순환경로를 구성하는 펌프와 냉각재 킷과 열교환기와 탱크를 동일상자체내에 수용하였으므로, 상기 종래 기술과 같이 바닥밑에 냄매경로를 필요로 하지 않으며, 냄매의 배출을 용미하게 행할 수 있다.

또, 상기 순환경로중에 형성되는 U자경로부의 하부에 배설된 냉매배출용 드레민으로부터 모든 냉매가 배출되므로, 상기 종래 기술과 같이 압축공기 등을 미용할 필요도 없다.

본 발명의 상기 및 기타의 목적과 미점은 첨부도면을 참조한 다음의 상세한 설명으로부터 명백해질 것미다.

다음에, 제1도~제11도에 따라서 본 발명의 실시에에 대하며 설명한다.

전자장치의 제1의 실시에에 대하며 제1도~제4도에 따라서 설명한다.

전자장치는 제1도 및 제2도에 도시된 바와같이 전자회로부(30)와, 냄매를 냉각하는 냄매냉각부(40)로 구성되어 있다.

전자회로부(30)는 발열전자부품인 복수의 직접회로 등이 기판에 배설되어 구성되는 복수의 전자회로모듈(31, 31, -)과, 이 전자회로모듈(31, 31, -)의 발열을 냉매인 물에 전열시키기 위해 전자 회로모듈(31, 31, -) 표면에 말착부착된 냉각재킷(32, 32, -)을 가지고 있다. 냉각재킷(32, 32, -) 상호간에는 이것들은 접속하는 플렉시블 냉매배관(33, 33, -)이 배설되고, 플렉시블냉매배관(33, 33, -)의 일단에는 헤더배관(34, 34)을 통하며 냉매공급배관(35)이, 타단에는 냉매배출배관(36)이 배설되어 또, 냉매냉각부(40)는 냉각재킷(32, 32, -)에서 더워진 물을 공기와 열교환하여 냉각하는 열교환기(41)와, 물의 열팽창 및 수축에 의한 체적변화를 흡수하기 위한 탱크(42)와, 냉각된 물을 냉각 재킷(32, 32, -)에 보내는 냉매공급펌프(43)와, 미것들을 접속하는 냉매배관(44, 44, -)과, 열교환기(41)에 공기를 보내는 송풍팬(45, 45)을 가지고 있다.

전자회로부(30)와 냉매냉각부(40)는 모두 하나의 상자체(50)내에 수납되고, 전자회로부(30)는 상자체(50)의 전면촉에, 냉매냉각부(40)는 상자체(50)의 후면촉에 배설되어 있다.

전자회로부(30)와 냉매냉각부(40)의 사이에는 칸막미판(51)이 배설되어 있다. 칸막이판(51)에는 전자회로부(30)측의 냄매배판(35), (36)과 냄매냉각부(40)측의 냄매배판(44, 44)을 접속하는 나플(52, 52)이제1도 및 제4도에 도시된 바와 같이 용착(溶着)되어 있다.

냉매인 물과 공기와를 열교환시키는 열교환기(41)는 핀(fin)부착튜브로 형성되머 있으며, 상자체(50)내의 최상부에 배설되머 있다. 승풍팬(45)은 열교환기(41)의 바로 밑에 배설되며 있다. 열교환기(41)에 보내는 공기를 마래로부터 보내는 것은 열교환기에 의해 더위져서 비중이 가벼워진 공기를 위쪽으로 용미하게 보내기 위해서이다.

열교환기(41)의 상부에 위치하는 상자체천판(53)에는 열교환하여 더워진 공기를 배기하는 복수의 배기공(54, 54, -)미 형성되어 있다. 한편, 송풍팬(45)의 하부에 위치하는 상자체저판(55)에는 외기를 상자체(50)내로 도입하기 위한 복수의 작은 흡입공(56, 56, -)미 형성되어 있다. 미 흡입공(56)의 주위 에는 제3도에 도시된 바와 같이 물이 냉매배판(44)등으로부터 누출되었을 때 상자체(50) 밖으로 유출되 는 것을 방지하기 위하여 유출방지돌출부(58)가 배설되어 있다. 흡입공(56)의 바으로 위에는 위로부터 낙 하해 온 냄매가 직접 흡입공(56)으로부터 유출되지 않도록 판(57)미 설치되어 있다.

다음에, 본 실시예의 전자장치의 작용에 대하며 설명한다.

전자장치모듈(31)에서 발생한 열은 냉각재킷(32)에서 냉매인 물에 전달된다. 열전달에 의해 더워진 물은 플렉시블냉매배관(33)을 통하며 일단 헤더배관(34)에 모이고, 냉매배출관(36), 접속수단인 니플(52), 냉 매냉각부(40)의 냉매배관(44)을 통하며 열교환기 (41)에 도입된다. 여기서, 더워진 물은 송풍판(45, 45)에 의해 상자체(50)내에 흡입된 공기와 열교환되머 냉각된다. 열교환에 의해 더워진 공기는 상자체천 판(53)의 배기공 (54, 54, -)으로부터 배기된다. 냉각된 냉매는 일단 탱크(42)에 보내져 대기압까지 감 압되고나서 냉매공급펌프(43)로 가압되머서, 다시 전자회로부(30)의 냉각재킷(32, 32, -)에 보낸다.

본 실시예의 전자장치에서는 전자회로부(30)와 냄매냄각부(40)를 돔일상자체(50)내에 수납하였으므로, 설치스페이스저감화를 도모할 수 있다. 또, 전자회로부(30)와 냄매범각부(40)와의 사이의 냄매배관은 제 작시에 부착시켜 놓을 수 있으므로, 설치공사기간을 삭감할 수 있다. 또한, 전자회로부(30)와 냄매냄각 부(40)와의 사이의 냄매배관은 짧고 일정한 길이므로, 배관저항분의 펌프능력을 작게 할 수 있고, 펌프 의 소형화 및 런닝코스트의 저감을 도모할 수 있다.

또, 전자회로부(30)와 냉매범각부(40)를 동일상자체(50)내에 수납함으로써, 냉매인 물의 전자회로부(30)에의 유입 등의 폐해를 생각할 수 있으나, 전자회로부(30)와 냉매냉각부(40)와의 사이에 칸막이판(51)을 설치하였으므로, 냉매범각부(40)의 남매배판(44)등으로부터 누출된 물은 전자회로부(30)에 유입되는 일은 없다.

전자회로부(30)에서의 물의 누출은 될 수 있는 한 방지하지 않으면 안되므로, 전자회로부(30)내에서의 배관상호의 나사이음을 피하는 것이 바람직하며, 본 실시예에서는 니플(52)과 냉매배관(35, 36)과의 연 결개소만 나사이음되어 있다. 또한, 전자회로부(30)의 냉매배관(35, 36)과 냉매냄각부(40)의 냉매배관(44)을 니플(52)을 통하여 나사이음하고 있는 것은 전자회로부(30)와 냉매냉각부(40)의 제조과 정미나 검사수법이 상이하므로, 각각 용이하게 분리할 수 있도록 하기 위해서이다.

일반적으로, 중·소형 전자장치의 발열량은 비교적 적으므로, 미 실시예에서는 냉매냉각수단을 열교환기(41)와 승풍팬(45)으로 구성하며, 전자장치의 소형화를 도모하고 있다. 또한, 발열량미 많은 것 에 대해서는, 소형화는 바람직하지 않으나, 플론을 냉매로 하며 응축기나 증발기 등을 배설해도 된다.

다음에 본 실시예의 변형에에 대하며 제5도에 따라서 설명한다.

이 변형예는 전자회로부(30)와 냉매배관(35a)과 니플(52a)의 이음매를 칸막이판(51)보다 냉매냉각부(40)측으로 위치시킨 것이다.

전자회로부(30)의 냉매배관(35a)과 냉매냉각부(40)의 냉매배관(44a)과를 연결하는데는 니플(52a)의 플랜지(52b)를 냉매냉각부(40)측에 위치시키고, 이 상태에서 전자회로부(30)의 냉매배관(35a)과 냉매냉각부(40)의 냄매배관(44a)을 각각 니플(52a)에 나사고정하고, 니플(52a)의 플랜지(52b)를 전자회로부(30)의 냄매배관(35a)의 플랜지(35b)를 칸막이판(51)를 통하며 볼트(52c)로 접속한다. 또한 플랜지(35b, 52b)와 칸막이판(51)과의 사이에는 패킹(52d, 52d)이 장착되어 있다.

미와 같은 구성에 의해, 전자회로부(30)측에는 나사미음이 없머져서, 물의 누출의 요민을 적게 할 수 있는 동시에, 전자회로부(30)와 냄매냉각부(40)와를 용이하게 분리할 수 있다.

다음에, 전자장치의 제2의 실시예에 대하여 제6도 및 제7도에 따라서 설명한다.

이 실시예의 전자장치는 제1의 실시예의 냉매냉각부(40)를 프레임체(60)내에 배설하며 유닛화하고, 제1의 실시예와 마찬가지로, 전자회로부(30)와 함께 상자체(50a)내에 수납한 것이다. 또한, 본 실시예는 냉매냉각부를 유닛화한것 이외에, 기본적으로는 제1의 실시예와 동일구성이므로, 동일부위에 대해서는 동

일한 부호를 뭍비고, 중목된 결범을 생략한다.

프레임체(60)는 전자회로부(30)측에 칸막이판(61)이 배설되어 있으며, 거기에 전자회로부(30)의 냉매배 관(35, 36)과 냉매냉각부(40)의 냉매배관(44, 44)과를 접속하는 니플(62, 62)이 배설되어 있다. 프레임 체(60)의 저판에는 외기를 흡입하기 위한 흡입공(63, 63, -)이 뚫려 있으며, 프레임체(60)의 천판에는 열교환기(41)에서 더워진 공기를 배기하기 위한 배기공(64, 64, -)이 뚫려 있다.

이 프레임체(60)내에 냉매냉각부(40)를 구성하는 열교환기(41), 탱크(42), 냄애공급펌프(43), 이것들을 접속하는 냉매배관(44, 44), 송퓽편(45)이 배설되어 있다. 또한, 이 실시예에서는 이들 외에 탱크(42)내에 냄매량을 검출하는 냉매량 검출기(47)와, 검출된 냉매량으로부터 냄매누출검출신호와 펌프정지신호를 출력하는 제어기(48)와, 냉매누출검출신호를 수신하면 경보를 말하는 냄매누출경보수단인 경보기(49)가 배설되어 있다. 이 냉매량검출기(47)는 공지의 플로트 및 이 플로트를 지지하는 포텐쇼미터에 의해 탱크(42)내의 액면위치를 감시하는 것이다. 이 기계적 구성은 이 분야의 기술자에게 있어서의 주지의 사항되었고 되고 제공했다. 항이므로 도시를 생략한다.

OI 냉매량검출기(47)와 제머기(48)는 냉매감소속도검출 및 냉매누출검출의 동작을 행하고, OI 제머기(48)와 냉매공급펌프(43)는 냉매공급정지의 동작을 행한다.

또한, 냉각유닛(40a)은이상 설명한 프레임계(60)와, 프레임체(60)에 배설되어 있는 각종 기기로 구성되

여기서, 냉매감소속도검출동작 및 냉매누출검출동작에 대하며 더욱 상세히 설명한다.

본 실시예에 있어서는 탱크(42)에 대기개방형을 사용하므로, 통상의 범각운전에 있어서는 소량이긴 하지만 냄매가 증발하여, 탱크내의 냄매백면은 서서히 저하되어 간다. 이에 대해서는 냄매량검출기(47)가 탱크내에 배치한 플로트를 사용하여 액면위치를 감시하고, 액면이 냄매의 보급을 필요로 하는 위치보다 내려간 경우에 도시되지 않은 보액(浦液)경고표시를 점등한다. 이 냄매의 자연감소에 대해서는 보액이 필요한 경우일지라도 긴급으로 처치할 필요가 없으므로 전자장치는 그대로 운전을 계속한다.

이에 대하여, 냉매의 누출이 발생한 경우, 이것이 전자회로의 열파괴, 또 전자장치가 배설되어 있는 바닥에 냉매가 누출되는 원인으로 되므로, 전술한 냉매의 자연감소와 엄격히 구별하여 검출하고, 필요한 처치를 촉구할 필요가 있다.

그래서, 이 실시예에서는 탱크(42)내의 냉매감소속도를 항상 감시하고, 그것이 어떤 값 (발생할 수 있는 자연감소속도)을 초과하는 경우를 감지항으로써 냄매의 누출을 검출한다. 이 실시예에서는 다시 냄매의 누출을 검출했을때 냉매감소속도의 대소로부터 그것이 전자장치에 위험한 상태인가의 여부, 즉, 세미프 티로크(safty lock)가 필요한가의 여부를 판별하여, 상미한 보호동작을 행하는 구성으로 되어 있다.

냉매가 노출되었을때의 동작에 대하여 제8도의 플로챠트를 참조하면서 설명한다.

전술한 탱크(42)내에 배설된 플로트의 위치를 감지하는 포텐쇼미터는 항상액면위치를 검출하고, 이 액면 위치를 제어기(48)에 통지하고 있다(스텝 181). 한편, 제어기(48)에는 기준신호발생기가 내장되어 있으 며, 이것이 소정 주기의 기준신호를 발생하고 있다 (스텝 182).

제머기(48)는 전술한 검출된 액면위치와, 기준신호로부터 냉매의 감소속도를 산출한다(스텝 183).

제어기(48)에는 진출한 냉매의 증발에 의해 발생할 수 있는 자연감소속도(특정치)와, 다시 냉각장치의 세이프티로크가 필요하게 되는 감소속도(위허리)가 미리 설정되어 있다. 여기서, 냉매가 누출되면 냉매 순환라인증의 냉매량이 급격히 감소하며, 탱크(42)내의 방매량도 감소하고, 탱크의 액면위치가 유한 다. 제어기(48)는 탱크의 액면위치의 저하로부터 전출한 스템 183에 의해 냉매의 감소속도를 산출하고, 먼저 이 속도와 상기의 특정치와를 비교한다(스템 184), 남매의 감소속도가 이 특정치를 초과할 경우, 다음에 이 감소속도와 상기의 위험치와를 비교한다(스템 185), 제어기는 이 위험치를 초과합지 않을 경우에는 단지 냉매 누출검출신호를 경보기(49)에 송신하고 (스템 186), 한편 이 위험치를 초과합 경우에는 냄매 누출검출신호를 경보기(49)에 송신하는 동시에, 세이프티로크가 필요하다고 하여 냉각펌프(43)에 대하여 펌프정지신호를 즐릭한다(스템 187).

이 냉매누출검출신호를 받은 경보기(49)는 경보를 발하며 오퍼레이터에게 냉매의 누출을 알린다. 오퍼레 이터는 이 경보를 받고 전자회로부의 동작을 정지시키든가 또는 냄매를 점검하는 등 필요한 처치를 행할

한편, 냉매의 누출량이 매우 클 경우(즉 위험치를 초과할 경우), 전술한 바와 같이 제머기(48)로부터 펌 프정지신호가 출력되어 냉매공급펌프(43)를 정지시킨다. 따라서, 냄매는 냄매순환라인을 순환하지 않게 되므로, 누출에 믹한 영향을 최소한으로 먹제할 수 있다.

이 실시예에서는 제1의 실시예와 동일한 효과를 얻을 수 있는 동시에, 냄매냉각부(40)를 유닛화하였으므로, 상자체(50a)에 대하여 장착분리가 매우 용이하게 된다.

그러므로, 전자회로부(30)와 냉매냉각부(40)를 각각 완전히 별개의 생산라민에서 제조하고, 최종적으로 냉각유닛(40a)를 상자체내에 내장함으로써 전자장치를 제조할 수 있으므로, 제조공정 및 제조시에 있어 서의 검사공정을 간략화할 수 있다. 또, 보수점검미나 수리도 전자회로부(30)와 냉매냉각부(40)를 매무 용미하게 분리할 수 있으므로, 용미하고 또는 신속하게 행할 수 있다.

또, 냉매가 누출되었을때의 경보의 발생 및 냉매공급펌프의 점지 등의 대책미 취해지고 있으므로, 제1의 실시예의 전자장치보다 신뢰성을 높일 수 있다.

또한, 이 실시예에서는 냄매의 누출량이 매우 많은 경우, 냉매공급펌프(43)를 정지하도록 하였으나, 냉 매순환라인내에 전자밸브를 배설하고, 이것을 제머기(48)의 지시에 의해 닫도록 해도 된다.

또, 이 실시예에서는 냉매의 누출을 탱크(42)내의 냉매량으로부터 검출하였으나, 프레임체의 저부에 누

출 검출기를 배설하고, 이것에 의해 직접 냉매의 누출을 검출하도록 해도 된다.

또, 예를들면 전자회로부(30)가 정보처리장치를 구성하는 경무에는 장치내의 CPU에 냄매의 누출을 검출한 신호를 출력하고, 이 신호를 이 CPU가 수신함으로써 현재 실행중의 처리를 기록매체에 퇴피(退避) 시키도록 해도 된다.

이 퇴피동작에 대하여 제9도의 클로챠트에 따라서 더욱 상세히 설명한다.

진술한 냉각유닛(40a)의 제머기(48)는 제8도에 관련하여 설명한 스템 184에서 냉매의 감소속도가 위험치 를 초과할 경우, 펌프(43)에 펌프정치신호를 발하는 동시에, 전자회로부(30)의 도시하지 않은 CPU에 쳐 리의 퇴피명령신호를 발신한다.

CPU는 미것을 수신하면(스텝 191), 현재 실행중의 처리를 예를들면 자기테이프등의 기억매체에 퇴피시키고(스텝 192), 미 퇴피의 증료를 확인한 후(스텝 193), 전자회로부를 정지시킨다(스텝 194).

이 실시예에 의하면, 냉매의 누출에 가민하며 전자장치를 정지하는 경우에 있어서도, 이미 행해진 면산 결과 등이 상실되지 않는다.

또한, 이 실시예에서 배설한 냉매량검출기(47)와 제머기(48)와 경보기(49)는 제1의 실시예에 적용해도 되는 것은 물론이다.

전술한 실시에에 있어서는, 냄매누출검출을 위한 수단을 배설하였으므로, 냄매가 누출되었을때, 신속한 대응을 오퍼레이터에게 촉구할 수 있다. 또, 냄매공급정지를 위한 수단을 배설하였으므로, 냄매의 누출 이 심한 경우에는 냄매의 전자회로부에의 공급을 정지시킬 수 있고, 냄매의 누출에 의한 전자회로부에의 영향을 매우 작게 할 수 있다.

또한, 전자회로부와 냉매냉각부를 동일상자체내에 배설하면, 전자회로부와 냉매냉각부의 제조공정, 검사 수법, 수명 등의 상이에 의한 제조공정의 복잡화, 수리순수의 복잡화 등도 문제로 된다.

미것에 관해서는 전술한 실시예와 같이 냉매냄각부를 프레임체에 설치하고, 냉매냉각부의 가증 기기를 일체화하여 뮤닛화함으로써 해결하고 있다. 냉매냉각부의 유닛화에 의해 냉매냉각부와 전자회로부의 분 리가 용미하게 되고, 각각 개별로 제조, 검사, 수리를 행할 수 있으며, 미것들을 용이하게 실시할 수 있 도록 되어 있다. 특히 전자장치가 사용되고 있는 장소에서 별개의 냉각부 유닛을 배설하고, 미것과 액누 출 등이 발생한 유닛을 어셈불리교환함으로써 용미하게 수리할 수 있도록 되어 있다.

다음에, 전자장치의 제3, 제4의 실시에에 대하며 제10a도, 제10b도, 제11a도, 제11b도에 따라서 설명한다. 미것들은 냄매의 배출을 용미하게 하기 위한 구성의 실시에미다.

OJ 제3의 실시예에 관한 전자장치는 도시된 바뫄같이 하나의 상자체(101)내에 함께 수납된 전자회로부와 범매를 냉각하는 범매범각부로 구성된다.

전자회로부는 집적회로를 기판에 실장한 복수의 전자회로모듈(116)과, 전자회로모듈의 발열을 냉매에 전 열시키기 위해 모듈표면에 밀착부착한 냉각재킷(104)으로 이루머진다.

낼매냉각부로부터 공급된 낼매는 순차 하측의 냉각재킷으로부터 상촉의 재킷으로 통과하고, 열을 받아 더워진 낼매는 낼매낼각부에 배출된다.

이 전자회로부내의 배관은 U자부 등의 액의 점체가 없도록 한다.

냉매냉각부는 냉매를 가압, 송액(途液)하기 위한 펌프(103), 더워진 냉매를 상자체정상면으로부터 흡기 된 공기와 열교환시켜 냉매를 남각시키기 위한 열교환기(105) 및 송품기(106), 냉매의 열팽창, 수축에 의한 용적변화를 흡수하는데 기계방형의 탬크(102), 이들 부품사이를 접속하는 배관부품으로 미루머진 다. 냉각풍(108)은 이 제3실시예에 있머서는 위쪽으로부터 아래쪽으로 흐른다.

이 배관부품의 접속순서는 제10a도에 도시된 바와 같이 펌프(103), 냉각재킷(104), 열교환기(105), 탱크(102)로 이루머지며,펌프(103)에 귀환하는 순환경로를 형성한다.

또, 부품의 부착높이는 탱크(102)가 가장 높은 위치에 있으며, 기타의 부품, 배관은 액의 정체가 없도록 한다.

냉매를 배출하기 위한 드레인(107)은 배관계의 U자부를 형성하는 부분의 최하부에 설치된다.

이상에 구성에 의하면, 대기개방형의 탱크(102)를 최정상부에 배치함으로써, 냉매의 배출시 탱크(102)에 가해지는 대기압에 의해 개방된 드레민(107)으로부터 배관계의 냉매는 모두 배출된다.

제10b도에 도시된 것은 이 제3실시예에 관한 전자장치에 있어서의 범매경로를 도시한 것이며, 도시된 바와 같이 순환경로중에 형성되는 U자부의 상부에 탬크(공기를 도입하기 위한 공기밸브의 역할도 행함)를 배설하고, 상기 순환경로중에 형성되는 U자부의 하부에 냄매배출용 드레인을 배설한 구성으로 되어 있다.

이 실시예에서는 탱크를 최정상부에 배치함으로써, 특히 공기밸브를 설치할 필요가 없다.

다음에, 본 발명의 제4의 실시예에 대하여 설명한다. 제3의 실시예와 대략 동일한 부재에는 동일한 부호 클 사용하여 설명을 생략한다.

이 제4의 실시예에 관한 전자장치는 제11a도에 도시된 바와 같이 냉각풍(208)을 마래쪽으로부터 위쪽으로 흐르게 하는 경우의 구성이며, 탱크(202)의 위치가 열교환기보다는 높으나, 전자회로부보다는 낮은 구성으로 되어 있다.

이러한 구성으로 함으로써, 이 제4의 실시예에 있어서는 도시된 바와 같이 공기밸브(209)가 배관계의 최 상부에 또한 제2의 드레인(217)이 열교환기(205)의 아래쪽에 설치된다. (201)은 상자체이다. **냄매의 배출은 2단계로 행해진다.**

제I단계로서, 최상부의 공기밸브(209)를 며는 동시에 최하부의 드레인(207)으로부터 전자회로부(204), 탱크(202), 펌프(203)의 냉매가 배출된다.

제2단계로서, 제2의 드레인(217)을 열면 열교환기(205)의 냉매가 배출된다. 제 11b도에 도시된 것은 이 제4의 실시예에 관한 전자장치에 있어서의 냉매경로를 도시한 것이며, 도시된 바와 같이 순환경로중에 형성되는 2개의 역 U자경로부의 상부에 탱크(공기밸보의 역할도 행함)와 공기밸보를 배설하고, 상기 순 화경로중에 형성되는 2개의 U자부의 하부에 냉매배출용 드레인을 배설한 구성으로 되어 있다.

미상 설명한 바와 같이, 이 실시예에 의하면 외부의 가압을 필요로 하지 않고 간단히 배관계의 냉매를 배출시킬 수 있고, 장치의 메인티넌스를 위한 설비를 간소화할 수 있다.

제3, 제4의 실시예에 있어서는 대기계방형 탱크를 사용하였으나, 본 발명은 공기밸브를 배설할으로써 밀 폐형의 탱크를 사용하는 전자장치에도 사용할 수 있다. 또, 본 발명은 공기로 냄매를 냉각하는 방식만이 마니고, 플론 등으로 냄매를 냉각하고, 이 냄매로 전자장치를 냄각시키는 방식의 것에도 적합하게 사용 할 수 있다.

미상의 설명에 있어서, 전자장치의 여러가지 구성에 대하여 실시예를들어 설명하였으나, 미를 실시예의 구성을 적절히 조합하여 사용할 수도 있다. 예를들면, 제1의 실시예에서 상세히 설명한 칸막이판을 가진 전자장치에 제2의 실시예의 냄매배출용의 드레인을 배설하는 것도 가능하다.

본 발명의 특정한 실시예에 대하여 첨부도면에 따라서 설명하였으나, 본 발명의 특징을 미탈하지 않고, 이 기술분야에서 숙련된 사람은 여러가지 변형 및 변경을 가할 수 있다는 것을 알 수 있다.

(57) 참구의 범위

청구항 1. 발열전자부품과, 냉매배판으로부터 냉매가 공급되어 이 발열전자부품을 냉각하는 냉각재킷을 가진 전자회로부와, 상기 냉매가 통과하여 상기 냉각재킷으로부터의 냉매를 냉각하는 핀부착냉매튜브와, 핀부착냉매튜브에 공기를 보내는 송품팬과, 냉매유로에 배치되어 열평창 및 수축으로 인한 상기 냉매의 체적의 변화를 흡수하는 탱크와, 냉각부의 냉매배관을 통해 냉각된 냉매를 상기 냉각재킷에 공급하는 펌프를 구비한 냉매냉각부와, 칸판이판으로 이루어지고, 상기 전자회로부 및 상기 냉매냉각부는 동일 상자체내에서 전자회로부와 냉매냉각부와를 구획하는 상기 칸막이판의 양촉에 나란히 수납되고, 상기 칸막이 판은 상기 상자체의 저판으로부터 천판까지 연장되고, 상기 상자체는 바닥상에서 이동할 수 있는 캐스터를 가지며, 전자회로부는 핀부착냉매튜브 및 냄매냉각부의 탱크의 밑에는 배설되지 않으므로 핀부착냉매튜브 또는 탱크로부터 누설되어 낙하한 냄매는 전자회로부를 오염시키지 않고, 상기 상자체는 최소한 상기 상자체의 저판상에 상기 상자체의 저판과 바닥면과의 사이의 공간으로부터 상기 냄매냉각부에 망 공기가 출입하는 구멍을 가지는 것을 특징으로 하는 전자장치.

청구항 2. 제1항에 있머서, 또한 상기 칸막이판상에 장착되며, 상기 전자회로부와 상기 냉매냉각부의 각 냉매배판을 결합하는 나풀을 구비하는 것을 특징으로 하는 전자장치

청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 냉때냉각부는 상기 전자회로부측에 상기 칸막이판이 배설되어 있는 하나의 프레임체 또는 기대(基始)에 배설되머서, 일체적인 냉각유닛 구성으로 미루머진 것을 특징으로 하는 전자장치.

청구항 4. 제1항에 있어서, 상기 전자회로부대로부터의 냄매뻐관의 단부가 상기 칸막이판 다 상기 병 각냉각부측에 위치하고, 그곳에서 이 냄매냉각부로부터의 냄매배관과 접속되는 것을 특징으로 하는 전자 장치

청구항 5. 제1항에 있머서, 또한, 상기 냉매의 누출을 검출하는 냄매누출검출수단과, 이 냉매의 누출 이 검출되면 경보를 발하는 냉매누출검출수단을 구비하는 것을 특짐으로 하는 전자장치.

청구항 6. 제5항에 있어서, 상기 냄매누출검출수단에 의해 냉매의 누출이 검출되면, 상기 전자회로부에서 실행중의 처리 또는 동작을 적절한 양태로 중료시키는 처리종료수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 전자장치.

청구항 7. 제5항에 있어서, 상기 냉매누출검출수단에 의해 냉매의 누출이 검출되면, 상기 전자회로부 에의 상기 냉매의 공급을 정지시키는 냉매공급정치수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 전자장치.

형구항 8. 제3항에 있어서, 또한 상기 냉각부는 상기 냉매의 누출을 검출하는 냉매누출검출수단과, 상기 냉매의 누출이 검출되면, 경보를 발하는 냉매누출검출수단과, 상기 냄매의 누출이 검출되면, 냉매 공급펌프를 정지시키는 냉매공급정지수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 전자장치.

청구항 9. 제1항에 있어서, 또한, 상기 냉매누출검출수단과, 이 누출검추수단에 의한 누출의 검출을 표시하는 냉매누출검출수단과, 상기 냉매공급정지수단을 가진 냉매냉각부가 고정되고, 한쪽의 면에 상기 칸막이판이 배설되어 있는 프레임체를 구비하고, 상기 칸막이판에는 냉각대상촉의 냄매배관과 상기 냉매 냉각부촉의 냉매배관과를 접속하는 접속수단이 배설되는 것을 특징으로 하는 전자장치.

청구항 10. 제5항에 있어서, 상기 냉매누출검출수단은 상기 냉각 대상측에 공급하는 냉매의 감소속도 물 검출하는 냉매감소속도검출수단을 가지며, 상기 냉매의 감소속도가 미리 정해져 있는 값을 초과하면, 냉매가 누출되고 있다고 결정하는 것을 특징으로 하는 전자장치.

청구항 11. 제8항에 있머서, 상기 냄매누출검출수단은 상기 냄각 대상촉에 공급하는 냄매의 감소속도 를 검출하는 냉매감소속도검출수단을 가지며, 상기 냄매의 감소속도가 미리 정해져 있는 값을 초과하 면, 냉매가 누출되고 있다고 결정하는 것을 특징으로 하는 전자장치.

청구항 12. 제1항에 있어서, 또한 상기 냉각재킷과, 핀부착냉매튜브와, 펌프와의 사이에서 냉매를 송

출하는 관로를 가지며, 이 관로의 U자부를 형성하는 부분의 하부에 냄매배출용 드레인을 배설하는 것을 특징으로 하는 전자장치.

청구항 13. 제3항에 있어서, 또한 상기 냉각재킷과, 핀부착냉매튜브와, 펌프와의 사이에서 냉매를 승 출하는 판로를 가지며, 이 관로의 U자부를 형성하는 부분의 하부에 냉매배출용 드레인을 배설하는 것을 특징으로 하는 전자장치.

청구항 14. 전자장치의 발열전자부품에 냉각재킷을 배설하는 스템과, 상기 전자장치의 냉매를 냉각하는 냉매병각부과, 냉각된 냉매를 상기 남각재킷에 공급하는 백매공급부를 상자체의 저판과 바닥면과의 사이의 공간으로부터 공기가 출입하도록 최소한 상자체의 저판에 구멍을 가지는 전자장치의 동일 상자체 내내 나라히 배설하는 스템과, 전자부품과 냉매냉각부와를 구확하고, 바닥상에서 미동할 수 있는 캐스터를 가지는 상기 상자제의 저판으로부터 천판까지 연장되고, 상기 전자부품과 상기 냉매냉각부와 냄매공급부와의 사이에 칸막이판을 배설하는 스템과, 상기 냉매냉각부에서 냉각된 냉매를 상기 방매공급부에 의해 상기 냉각재킷에 공급하고, 상기 냉각재킷에서 상기 발열전자부품을 냉각하는 스템으로 미루머지는 것을 특징으로 하는 발열전자부품을 가진 전자장치의 냉각되었다.

청구항 15. 제 19항에 있어서, 또한, 상기 범각재킷과, 냉매냉각부와 냉매공급부와의 사이에서 냉매를 순환시키는 순환경로의 U자부의 하부에 냉매배출용 드레인을 배설하는 스텝을 포함하는 것을 특징으로 하는 발일전자부품을 가진 전자장치의 냉각방법

청구항 16. 제2항에 있어서, 또다른 니플이 상기 칸막이판상에 배설되어 상기 전자회로부의 또다른 냄매배판이 상기 냉매냉각부의 또다른 냉매배판과 결합되는 것을 특징으로 하는 전자장치.

청구항 17. 제2항에 있어서, 상기 나풀은 상기 냉매냉각부를 향하는 칸막이 판촉에 제1부분과 상기 전자회로부를 향하는 칸막이족에 제2부분을 가지며, 상기 제1부분 및 제2부분이 각 냄매배관에 접속되어 상기 냉매배관을 결합하는 것을 특징으로 하는 전자장치

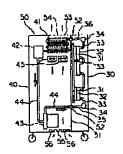
청구항 18. 제17항에 있어서, 니폴의 제1부분 및 제2부분은 칸막이판의 양측으로부터 돌출하는 것을 특징으로 하는 전자장치.

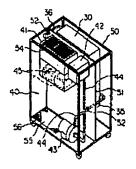
청구항 19. 발열전자부품과, 냉매배관으로부터 냉매가 공급되어 이 발열전자부품을 냉각하는 냉각재 기을 가진 전자회로부와, 상기 냉매가 통과하여 상기 냉각재킷으로부터의 냉매를 남각하는 핀부착냉매류 보와, 핀부착냉매류브에 공기를 보내는 송품편과, 냉대유로에 배치되어 열팽창 및 수축으로 민한 상기 범매의 체적의 변화를 흡수하는 탱크와, 냉각부의 냉매배관을 통해 냉각된 냉매를 상기 남각재킷에 공급하는 펌프로 구비한 냉매냉각부와, 칸판이판으로 이루어지고, 상기 전자회로부 및 상기 병대생각부는 등 암 상자체내에서 전자회로부와 냉매방각부와를 구획하는 상기 칸막이 판의 양측에 나란히 수납되고, 상기 칸막이판은 상기 상자체의 저판으로부터 천판까지 연장되고, 전자회로부는 핀부착범매류보 및 냉매냉각부의 탱크의 밑에는 배설되지 않으므로 핀부착범매류보 또는 탱크로부터 누설되어 낙하한 냉매는 전자회로부를 오염시키지 않고, 상기 상자체는 상기 냉매냉각부에의 공기가 풀입하는 구멍을 가지며, 상기 구멍은 상기 상자체의 저판의 구멍을 포함하며, 돌출부가 저판의 구멍 주위에 배설되어 누출된 냉매의 상자체 외부로의 유출을 방지하는 것을 특징으로 하는 전자장치.

청구항 20. 제19항에 있어서, 판은 간격을 두고 저판의 삼기 구멍을 덮어서, 냉매가 이 구멍을 통해 위로부터 직접 상자체 밖으로 유출되는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 전자장치.

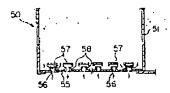
至四

<u> 도</u>朗1





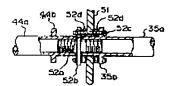
도型3



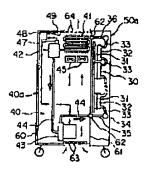
£**2**44

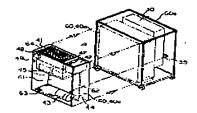


도면5

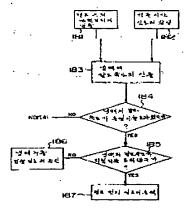


*도型*8

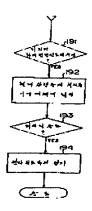


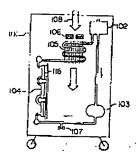


*도型*8

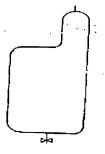


*도면*8

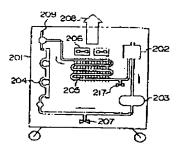




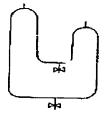
<u>E</u>B108

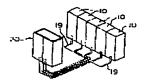


£211A

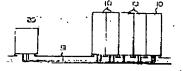


도면118





도型13



车型14

